夯实学生专业基础——记宽禁带半导体学术团队学风建设

1

1 ! "

3 # ! " 1

$ % & ' ( ) * + , - (. / 0 1 2 3 4 5 6

7 8 # 9 78 : ; < = > ? @ A B < = C D E

F G H 9 I G H J B K L M N O P J Q R S T U V S W

D X 9 8472 Y N Z [\ ] L ^ \ ! _ ` a * b T B c

d e f g 84 9 h i j k > l) * < = m f g < = n

o p 9 q r s B c 1 t u J) * pn v w

x ` 6 y z { | } ^ \ J ~ B • B z { | } ! " # $

% & ' (!) < * + Q f g , M - . 9 / 0 T B c

1) * + , 2 3 N X 9 4 5 & [m t L 6 7 N

8 ;) * 9 c + , M 7 : " ; < = $ > ? @ A B

C d + , L 6 D D U E 91 9 = F S w G H 2 I J T K L M

F S N O P Q + , l) * + , M R S

N 9 S * T U 2 i & V W GaAs XGaSb !) * Y Z [\ ] ^ _ `

a M b c d e \ ] ^ a M f * g h i j k ^ \ M J l

8T] ^ m n o p q p r s j W ^ t u W J InSb v Te Z * \ w x

y z { | } J ~ • X 飞船！微重1 W Z * 浮夸@

怀揣着“蓝色 ”[1] / 0 1 93 底毅" j 面g没_任何) * + ,

y 条g k > 9 (7 2师 白手起家 先X J l

分c束，延m原S $征^ X原S纳米v 6综7测4 ^ X] ^ Z * ，延^ X

] ^ 原S $征^ Q ; 立J) * + , M X超高真空原S测4 X

液氦极低o ! y条g J诸 W数 y < = 奠

> 前 | l q) * 微纳 9 B c + , m f g 2 育部 5 心 X

) * + , 及应 \ 重点 y 室 拓展 条 g 9 凭 Z y

协 F 郑兰荪 X 田 群院 ^ J 第 l ^ 射高分辨透射 B 镜 扫描 B 镜

立 J 纳米 心 扎) * < = m f g < = C D 训练 9 (7

员 短短三个月 t \ 萨 S 栋微 L B 心 q 产 ^ 完 J Si B

• 式 1 传感 f 4 k 立 市 MEMS 5 心

市政府 “985” 共 项 > O 创 J 新 面

9 (7 P 重 训练 T U)

m 部分 S O 展 h - k \

S X O 展 创新 1 O ^) * W

C d S p 高 X N p " * - . M ~

\ T m T S 共 F G \ F 新 C 2 + \

g X O 拓 K C D g Q) *

+ , v 6 ^ \ ; 手 = f g 应 \ > ? 完 ^ \ + , W J t

[浮 心 { c , 9 B c + , f g X 新 6 B X 低)

* + , 及 应 \ J E x 8 展 T t , F / 5

先 X Nature Materials X Advanced Materials X Laser and Photonics Reviews X

Scientific Reports !) < * $) JCR 1

) < 面 共 9 500 i II c F A B ; G 12

6 9 B 新 ; G ESI ? _ A B 1

扎) * + , f g 产

* D 重 S * N @ F (J 产 7 N

J u i C d 产 D 展 y 市) * 产 D u N J 重

（1）/ 0 1 蓝色 } （ 2007）156